

## **G03 FOTOGRAFIA; CINEMATOGRAFIA; TECNICAS ANALOGAS QUE UTILIZAN ONDAS DISTINTAS DE LAS ONDAS OPTICAS; ELECTROGRAFIA; HOLOGRAFIA [4]**

**G03F PRODUCCION POR VIA FOTOMECANICA DE SUPERFICIES TEXTURADAS, P. EJ. PARA LA IMPRESION, PARA EL TRATAMIENTO DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES; MATERIALES A ESTE EFECTO; ORIGINALES A ESTE EFECTO; APARELLAJE ESPECIALMENTE ADAPTADO A ESTE EFECTO** (aparatos de composición fototipográfica B41B; materiales fotosensibles o procesos para la fotografía G03C; electrofotografía, capas sensibles o procesos a este efecto G03G)

### **Nota**

En la presente subclase, las expresiones siguientes tienen el significado abajo indicado:

- “fotosensible” significa no solamente sensible a una radiación electromagnética, sino también a una radiación corpuscular;
- “composición fotosensible” cubre las sustancias fotosensibles, p. ej. quinonadiázidas y, en su caso, los aglutinantes o aditivos;
- “materiales fotosensibles” cubre las composiciones fotosensibles, p. ej. las fotorreservas, sus soportes y, en su caso, las capas auxiliares. [5]

<b>1/00</b>	<b>Originales para la producción por vía fotomecánica de superficies texturadas, p. ej. mascarar, foto-mascarar o reticular; Máscara en blanco o películas para ello; Contenedores especialmente adaptados a este efecto; Su preparación. [1,3,8,2012.01]</b>	<b>1/44</b>	. . Características de pruebas o medida, p. ej. patrones de rendija, monitores de enfoque, escala de diente de sierra o dentada [2012.01]
		<b>1/46</b>	. . Recubrimientos antirreflectantes [2012.01]
		<b>1/48</b>	. . Revestimientos de protección [2012.01]
		<b>1/50</b>	. Máscaras vacías no cubiertos por los grupos G03F 1/20 Hasta G03F 1/26; Su preparación [2012.01]
		<b>1/52</b>	. Reflectores [2012.01]
		<b>1/54</b>	. Absorbentes, p. ej. materiales opacos [2012.01]
		<b>1/56</b>	. . Absorbentes orgánicos, p. ej. foto-resistentes [2012.01]
		<b>1/58</b>	. . con dos o más capas de absorción diferentes, p. ej., capas de absorbentes apiladas [2012.01]
		<b>1/60</b>	. Substratos [2012.01]
		<b>1/62</b>	. Películas o agrupación de películas, p. ej. con la membrana en la estructura de apoyo; Su preparación [2012.01]
		<b>1/64</b>	. . caracterizado por los marcos, p. ej. estructura o material de la misma [2012.01]
		<b>1/66</b>	. Recipientes especialmente adaptados para las mascarar, mascarar vacías o películas; Su preparación [2012.01]
		<b>1/68</b>	. Procesos de preparación no cubiertos por los grupos G03F 1/20 Hasta G03F 1/50 [2012.01]
		<b>1/70</b>	. . Adaptación de la capa básica o el diseño de mascarar para los requerimientos de proceso litográfico, p. ej. corrección de la segunda iteración de la máscara patrón para imágenes [2012.01]
		<b>1/72</b>	. . Reparación o corrección de los de defectos de la máscara [2012.01]
		<b>1/74</b>	. . . por haz de partículas cargadas [CPB], p. ej. haz de iones enfocado [2012.01]
		<b>1/76</b>	. . Patrones de mascarar por imagen [2012.01]
		<b>1/78</b>	. . . por haz de partículas cargadas [CPB], p. ej. haz de electrones [2012.01]
		<b>1/80</b>	. . ataque químico [2012.01]
		<b>1/82</b>	. . Procesos auxiliares, p. ej. limpieza [2012.01]
		<b>1/84</b>	. . . Inspección [2012.01]
		<b>1/86</b>	. . . . por haz de partículas cargadas [CPB] [2012.01]
		<b>1/88</b>	. preparado por los procesos fotográficos para la producción de originales simulando relieve [2012.01]
		<b>1/90</b>	. preparado para los procesos de montaje [2012.01]
		<b>1/92</b>	. preparado a partir de superficies de impresión [2012.01]
<b>1/20</b>	. Máscaras o mascarar vacías para imagen por haz de partículas cargadas [CPB] radiación, p. ej. por haz de electrones; Su preparación [2012.01]		
<b>1/22</b>	. mascarar o mascarar vacías para imagen por radiación de 100 nm o longitud de onda inferior, p. ej. mascarar de rayos X, mascarar de ultra-violeta extremo [EUV]; Su preparación [2012.01]		
<b>1/24</b>	. . Máscaras de reflexión; Su preparación [2012.01]		
<b>1/26</b>	. Máscaras de desplazamiento de fase [PSM]; PSM en blanco; Su preparación [2012.01]		
<b>1/28</b>	. . con tres o más fases diversas en el mismo PSM; Su preparación [2012.01]		
<b>1/29</b>	. . Bordas o estabilizadores PSM; Su preparación [2012.01]		
<b>1/30</b>	. . Alternando PSM, p. ej. PSM Levenson-Shibuya; Su preparación [2012.01]		
<b>1/32</b>	. . Atenuando PSM [att-PSM], p. ej. medio tono PSM o PSM con parte de desplazamiento de fase semi-transparente; Su preparación [2012.01]		
<b>1/34</b>	. . Fase avanzada PSM, p. ej. PSM sin cromo; Su preparación [2012.01]		
<b>1/36</b>	. Máscaras que poseen características de corrección por proximidad; Su preparación, p. ej. procesos de diseño para corrección de proximidad óptica [OPC] [2012.01]		
<b>1/38</b>	. Máscaras que poseen características auxiliares, p. ej. recubrimientos especiales o marcas de alineación o de prueba; Su preparación [2012.01]		
<b>1/40</b>	. . Características relacionadas con descarga electrostática [ESD], p. ej. recubrimientos antiestáticos o una capa de metal conductor alrededor del sustrato de la máscara [2012.01]		
<b>1/42</b>	. . Características de alineación o de registro, p. ej. marcas de alineación de los sustratos de la máscara [2012.01]		

- 3/00 Separación de colores; Corrección de tonos**  
(dispositivos de reproducción fotográfica en general G03B) [1,8]
- 3/02 . por retoque [1,8]
  - 3/04 . por medios fotográficos [1,8]
  - 3/06 . . por enmascarado [1,8]
  - 3/08 . por medios fotoeléctricos [1,8]
  - 3/10 . Verificación de colores o de tonos de los negativos o positivos de selección [1,8]
- 5/00 Procesos de la trama; Tramas con este fin [1,8]**
- 5/02 . por métodos de proyección (aparatos fotográficos G03B) [1,8]
  - 5/04 . . cambiando el efecto de la trama [1,8]
  - 5/06 . . cambiando el efecto de diafragma [1,8]
  - 5/08 . . utilizando tramas lineales [1,8]
  - 5/10 . . utilizando tramas de líneas cruzadas [1,8]
  - 5/12 . . utilizando otras tramas, p. ej. tramas granuladas [1,8]
  - 5/14 . por métodos de contacto [1,8]
  - 5/16 . . utilizando tramas de semitono grises [1,8]
  - 5/18 . . utilizando tramas de semitono coloreadas [1,8]
  - 5/20 . utilizando tramas para la impresión del grabado [1,8]
  - 5/22 . combinando varias tramas; Eliminación del muaré [1,8]
  - 5/24 . por exposiciones múltiples, p. ej. procesos combinados de fotografía de trazo y tramado [1,8]
- 7/00 Producción por vía fotomecánica, p. ej. fotolitográfica, de superficies texturadas, p. ej. superficies impresas; Materiales a este efecto, p. ej. conlevando fotorreservas; Aparellaje especialmente adaptado a este efecto** (utilizando estructuras de fotorreservas para procesos de producción particulares, ver en los lugares adecuados, p. ej. B44C, H01L, p. ej. H01L 21/00, H05K) [1,3,5,8]
- 7/004 . Materiales fotosensibles (G03F 7/12, G03F 7/14 tienen prioridad) [5,8]
  - 7/008 . . Azidas (G03F 7/075 tiene prioridad) [5,8]
  - 7/012 . . . Azidas macromoleculares; Aditivos macromoleculares, p. ej. aglutinantes [5,8]
  - 7/016 . . Sales de diazonio, o bien compuestos de ellas (G03F 7/075 tiene prioridad) [5,8]
  - 7/021 . . . Compuestos de diazonio macromoleculares; Aditivos macromoleculares, p. ej. aglutinantes [5,8]
  - 7/022 . . Quinonadiazidas (G03F 7/075 tiene prioridad) [5,8]
  - 7/023 . . . Quinonadiazidas macromoleculares; Aditivos macromoleculares, p. ej. aglutinantes [5,8]
  - 7/025 . . Compuestos fotopolimerizables no macromoleculares que contienen triples enlaces carbono-carbono, p. ej. compuestos acetilénicos (G03F 7/075 tiene prioridad) [5,8]
  - 7/027 . . Compuestos fotopolimerizables no macromoleculares que contienen dobles enlaces carbono-carbono, p. ej. compuestos etilénicos (G03F 7/075 tiene prioridad) [5,8]
  - 7/028 . . . con sustancias que aumentan la fotosensibilidad, p. ej. fotoiniciadores [5,8]
  - 7/029 . . . . Compuestos inorgánicos; Compuestos de onio; Compuestos orgánicos que contienen heteroátomos diferentes del oxígeno, nitrógeno o azufre [5,8]
  - 7/031 . . . . Compuestos orgánicos no cubiertos por el grupo G03F 7/029 [5,8]
  - 7/032 . . . con aglutinantes [5,8]
  - 7/033 . . . . siendo los aglutinantes polímeros obtenidos por reacciones que hagan intervenir únicamente enlaces insaturados carbono-carbono, p. ej. polímeros vinílicos [5,8]
  - 7/035 . . . . siendo los aglutinantes poliuretanos [5,8]
  - 7/037 . . . . siendo los aglutinantes poliamidas o poliimidas [5,8]
  - 7/038 . . Compuestos macromoleculares que se vuelven insolubles o selectivamente mojables (G03F 7/075 tiene prioridad; azidas macromoleculares G03F 7/012; compuestos macromoleculares de diazonio G03F 7/021) [5,8]
  - 7/039 . . Compuestos macromoleculares fotodegradables, p. ej. reservas positivas sensibles a los electrones (G03F 7/075 tiene prioridad; quinonadiazidas macromoleculares G03F 7/023) [5,8]
  - 7/04 . . Cromatos (G03F 7/075 tiene prioridad) [1,5,8]
  - 7/06 . . Sales de plata (G03F 7/075 tiene prioridad) [1,5,8]
  - 7/07 . . . para difusión por transferencia [5,8]
  - 7/075 . . Compuestos que contienen silicio [5,8]
  - 7/085 . . Composiciones fotosensibles caracterizadas por los aditivos macromoleculares que aumentan la adherencia (G03F 7/075 tiene prioridad) [5,8]
  - 7/09 . . caracterizados por detalles de estructura, p. ej. soportes, capas auxiliares (soportes para placas de impresión en general B41N) [5,8]
  - 7/095 . . . teniendo más de una capa fotosensible (G03F 7/075 tiene prioridad) [5,8]
  - 7/105 . . . con sustancias, p. ej. indicadores, para obtener imágenes visibles [5,8]
  - 7/11 . . . con capas de recubrimiento o capas intermedias, p. ej. capas de anclaje [5,8]
  - 7/115 . . . con soportes o capas con medios para obtener un efecto de filtro o para aumentar el contacto en la reproducción al vacío [5,8]
  - 7/12 . Producción de formas de impresión para serigrafía o de formas de impresión similares, p. ej. clichés de multicopista. [1,8]
  - 7/14 . Producción de formas de impresión para colotipia [1,8]
  - 7/16 . Procesos de recubrimiento; Aparellaje con este fin (aplicación de capas sobre los materiales soporte en general B05; aplicación de capas fotosensibles sobre el soporte para la fotografía G03C 1/74) [1,8]
  - 7/18 . . Recubrimiento de superficies curvadas. [1,8]
  - 7/20 . Exposición; Aparellaje a este efecto (dispositivos de reproducción fotográfica de copias G03B 27/00) [1,4,8]
  - 7/207 . . Dispositivos de enfoque, p. ej. automático (posicionamiento y enfoque combinados G03F 9/02; sistemas para la generación automática de señales de enfoque G02B 7/28; dispositivos de enfoque para la reproducción fotográfica G03B 27/34) [4,8]
  - 7/213 . . Exposición simultánea con el mismo motivo luminoso de diferentes zonas de la misma superficie (G03F 7/207 tiene prioridad) [4,8]
  - 7/22 . . Exposición sucesiva con el mismo motivo luminoso de diferentes zonas de la misma superficie (G03F 7/207 tiene prioridad) [1,4,8]
  - 7/23 . . . Dispositivos automáticos para este efecto [4,8]
  - 7/24 . . Superficies curvadas [1,8]
  - 7/26 . Tratamiento de materiales fotosensibles; Aparellaje a este efecto (G03F 7/12 Hasta G03F 7/24 tienen prioridad) [3,5,8]
  - 7/28 . . para obtener imágenes por espolvoreado (G03F 3/10 tiene prioridad) [5,8]

- 7/30 . . Eliminación según la imagen utilizando medios líquidos [5,8]
- 7/32 . . . Composiciones líquidas a este efecto, p. ej. reveladores [5,8]
- 7/34 . . Eliminación según la imagen por transferencia selectiva, p. ej. por arrancamiento [5,8]
- 7/36 . . Eliminación según la imagen no cubierta por los grupos G03F 7/30 Hasta G03F 7/34, p. ej. utilizando una corriente gaseosa, un plasma [5,8]
- 7/38 . . Tratamiento antes de la eliminación según la imagen, p. ej. precalentado [5,8]
- 7/40 . . Tratamiento tras la eliminación según la imagen, p. ej. esmaltado [5,8]
- 7/42 . . Eliminación de reservas o agentes a este efecto [5,8]

**9/00 Colocación o posicionamiento de originales, máscaras, tramas, hojas fotográficas, superficies texturadas, p. ej. automático** (G03F 7/22 tiene prioridad; preparación de máscaras fotográficas G03F 1/00; en combinación con dispositivos de reproducción fotográfica para hacer reproducciones G03B 27/00) [1,4,8]

**9/02** . combinados con medios de enfoque automático (enfoque automático en general G02B 7/09; sistemas para la generación automática de señales de enfoque G02B 7/28) [4,8]